⑷　入札書の受領期限　平成21年10月14日17時（郵送による場合は必着のこと。）
　ただし、入札書を持参する場合は開札の日時までとする。
⑸　開札の日時及び場所　平成21年10月15日15時30分　独立行政法人産業技術総合研究所つくば中央第二事業所つくば本部・情報技術共同研究棟６階　調達部第１入札室Ｌ（06308）
4　その他
⑴　契約手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨。
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除。
⑶　入札者に要求される事項　この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書を本公告の３⑷の入札書の受領期限までに提出しなければならない。また、入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当職から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
⑷　入札の無効　本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
⑸　契約書作成の要否　要。
⑹　落札者の決定方法　当研究所において採用できると判断した入札者であって、当研究所の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
⑺　詳細は、入札説明書による。
5　Summary
⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Shirou Shiogama Director-Procurement Division for National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
⑵　Classification of the products to be procured : 24
⑶　Nature and quantity of the products to be purchased : Photoresist coating／polyimide coating／developing／baking equipment 1 set
⑷　Delivery period : February 26, 2010
⑸　Delivery place : National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
⑹　Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall :
①　not come under Article 7 and 8 of the Cabinet Order concerning the Contract for AIST.
②　have Grade A, B or C in terms of the qualification for participating in tenders by National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (in the fiscal year, 2009)
⑺　Time-limit for Tender : 17 : 00, October 14, 2009
⑻　Contact point for the notice : Tomizuka Yasushi, Procurement Division, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 1―1―1, Umezono, Tsukuba-shi, Ibaraki-ken 305―8568 Japan. TEL 029―862―6949

○産総第44号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　購入等件名及び数量　炭化珪素半導体用ゲート酸化装置　１式
⑶　調達件名の特質等　入札説明書及び仕様書による。
⑷　納入期限　平成22年２月26日
⑸　納入場所　独立行政法人産業技術総合研究所
⑹　入札方法　上記１⑵の件名について、入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2　競争参加資格
⑴　独立行政法人産業技術総合研究所の契約事務取扱要領第７条及び第８条の規定に該当しない者であること。
⑵　独立行政法人産業技術総合研究所の契約に係る競争参加者資格審査事務取扱要領により、「物品の製造」或いは「物品の販売」の「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされている者であること。
⑶　本入札公告の日から開札の時までの期間に独立行政法人産業技術総合研究所の契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。
3　入札書の提出場所等
⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
　〒305―8568 茨城県つくば市梅園１―１―１　独立行政法人産業技術総合研究所　調達部調達第４室　金子　淳一　電話029―862―6949
⑵　入札説明書の交付期間及び方法
　平成21年８月26日から平成21年９月10日まで上記において交付する。
⑶　入札説明会の日時及び場所
　平成21年９月７日13時30分　独立行政法人産業技術総合研究所　中央第２　第１入札室Ｌ（06308）
⑷　入札書の受領期限　平成21年10月14日17時（郵送による場合は必着のこと。）
　ただし、入札書を持参する場合は開札の日時までとする。
⑸　開札の日時及び場所
　平成21年10月15日13時30分　独立行政法人産業技術総合研究所　つくば中央第２調達部第１入札室Ｌ（06308）
4　その他
⑴　契約手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨。
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除。
⑶　入札者に要求される事項　この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書を本公告の３⑷の入札書の受領期限までに提出しなければならない。また、入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当職から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
⑷　入札の無効　本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
⑸　契約書作成の要否　要。
⑹　落札者の決定方法　当研究所において採用できると判断した入札者であって、当研究所の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
⑺　詳細は、入札説明書による。
5　Summary
⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Shirou Shiogama Director-Procurement Division for National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
⑵　Classification of the products to be procured : 24
⑶　Nature and quantity of the products to be purchased : Gate Oxidation System for SiC Semiconductor Devices 1 set
⑷　Delivery period : February 26, 2010
⑸　Delivery place : National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
⑹　Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall :
①　not come under Article 7 and 8 of the Cabinet Order concerning the Contract for AIST.
②　have Grade A, B or C in terms of the qualification for participating in tenders by National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (in the fiscal year of 2007, 2008 and 2009)
⑺　Time-limit for Tender : 17 : 00, October 14, 2009
⑻　Contact point for the notice : Junichi Kaneko, Procurement Division, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 1―1―1, Umezono, Tsukuba-shi, Ibaraki-ken 305－8568 Japan. TEL 029―862―6949

○産総第45号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　購入等件名及び数量　ＳｉＣパワー半導体ウエハ専用枚葉式自動洗浄装置　１式
⑶　調達件名の特質等　入札説明書及び仕様書による。